

フォトニクスセンター共用装置利用料

- ・利用料は利用組織（研究室・企業等）毎に負担するものとする。
- ・利用料は 表 1、表 2 もしくはベンチャー企業支援備品等に定める。
- ・フォトニクスセンターメンバー研究室及びオープンラボ利用者で、本学との共同研究の成果に基づき起業されたベンチャー企業（設立から 3 年以内）は、表 2 に定める備品を利用することができる。
- ・利用料は四半期毎の利用分を請求するものとする。
- ・利用料は通知することなく変更する場合がある。
- ・消耗品費が発生する場合は別途請求する。
- ・フォトニクスセンターP3 棟のオープンラボ利用の企業・機関においては利用料の 50%を請求するものとする。
- ・メンバー研究室、P3 棟オープンラボ利用の企業・機関、支援対象ベンチャー企業以外の利用者においては利用料の 150%を請求するものとする。また利用できる装置に制限がかかる場合があります。

表 1 装置別利用料（その 1）

装置名	補足事項	利用料 (円/時間)
3D CAD(Solid works)	－	¥1,000
光学設計ソフト(Zemax)	－	¥1,000
ワイヤーボンダー(*1)	金ワイヤー	¥7,000
	アルミワイヤー	¥1,500
スピコーター	－	¥0
プラズマクリーナー	－	¥3,200
マスクレス露光装置	－	¥4,600
集束イオンビーム加工・観察装置	－	¥5,500
コンパクトスパッタ(*1)	金ターゲット	¥9,000
	ITO ターゲット	¥5,500
	銀ターゲット	¥4,000
	TiO2 ターゲット	¥5,000
	SiO2 ターゲット	¥3,500
	Ti ターゲット	¥4,000
	ターゲット持ち込み	¥3,000

(*1)：用いるワイヤー、ターゲットにより利用料が異なる

表 2 装置別利用料（その 2）

装置名	補足事項	利用料 (円/時間)
ミクロトーム	-	¥1,000
白金コーター	令和 8 年度より	¥2,000
表面段差計	-	¥2,600
走査型プローブ顕微鏡	-	¥3,500
新・倒立顕微鏡	-	¥0
倒立顕微鏡	-	¥2,500
マイクロプレートリーダー	-	¥2,200
デジタルマイクロスコープ	-	¥2,200
マルチチャンネル分光器	-	¥1,200
新・紫外可視近赤外分光光度計		¥2,800
紫外可視分光光度計	-	¥2,800
エリプソメーター	-	¥3,500
共焦点レーザー顕微鏡	-	¥3,500
広視野ラマン顕微鏡	-	¥3,500
レーザーラマン顕微鏡	-	¥0
新 SEM-EDS	-	¥3,500
SEM-EDX	-	¥3,500
蛍光分光光度計	-	¥3,200
顕微 FT-IR	-	¥4,500
ドラフト	-	¥3,000
ゼータ電位計	-	¥2,800
ポテンシオスタット	-	¥2,200
超純水製造装置	月間一律料金(*2)	¥10,000
純水製造装置		

(*2)：利用した月のみ一律課金。利用がなかった月は課金なし。

表 3. ベンチャー企業支援備品等利用料

備品名	利用料（円/月）
ロッカー（P3 棟に設置）	7,000

この改定は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。